

分析機器 基礎セミナー

本学で供用に供されている設備の機器メーカー技術者によるWeb講習会を開催します。メーカー独自の技術や測定ノウハウ、最新設備の情報など多くの情報を参加者に共有します。

参加対象 どなたでも可

- 教員・研究者
- 技術職員・技術スタッフ
- URA
- 学生
- 企業担当者

複数回参加でも
登録1回でOK

機器メーカー
アルバック
日立ハイテクフィールドディングス
リガク
日本電子

受講料
無料

オンライン開催 (後日接続情報を連絡します)

お問い合わせ

金沢大学総合技術部機器分析部門

分析機器基礎セミナー企画担当 (杉山)

E-mail: mt-cryptomeria@se.kanazawa-u.ac.jp

主催 金沢大学総合技術部機器分析部門
金沢大学研究基盤統括本部

メーカー技術者が解説!!
研究機器の基礎と
最新技術の真髄を探る学びの場

分析機器 基礎セミナー

ULVAC

Rigaku

HITACHI
Inspire the Next

JEOL

全7回 4メーカー9機種の設備を網羅

お申し込みはこちらから
「総合技術部HP 機器分析基礎セミナー」

<https://tech.kanazawa-u.ac.jp/2024/11/01/1796/>

ページ下に申し込みフォームへのリンクがあります。



開催日程

日付	メーカー	講習内容等
11月22日 (金) 13:30~15:30	アルバック	真空の基礎
12月4日 (水) 13:00~15:15	日本電子	MS
12月6日 (金) 13:30~15:40	日立ハイテク フィールディング	SEM
12月10日 (火) 13:30~16:30	リガク	XRD、SAX
12月12日 (木) 10:00~12:00	日本電子	XPS、EPMA
12月18日 (水) 13:00~14:15	日本電子	NMR
1月9日 (木) 13:00~15:45	日本電子	TEM、SEM